

您现在的位置: 首页>新闻中心>学术活动

日本名古屋大学Kazuo SATO教授来微系统所作学术报告

2010年08月13日 一室 浏览次数



8月11日上午,受微系统所焦继伟研究员邀请,来自日本名古屋大学的Kazuo SATO教授,为职工和学生作了题为“*MEMS Technology Innovation Based on Micro/Nano Science*”的报告。

Kazuo SATO教授从1983年就开始致力于MEMS相关技术研究,主要研究领域为单晶硅刻蚀及其物理性能研究、以及传感器、执行器的微系统技术应用。Kazuo SATO教授已发表相关期刊论文115篇,会议论文170篇,出版相关书籍13章节。他曾参与主持IEEE MEMS-97,现任*Micromechanics and Microengineering*期刊亚洲区主编。

Kazuo SATO教授在MEMS领域的思路和见解,给在座的科研人员以很大的启发,拓宽了大家的研究思路,更进一步加深了对MEMS技术的认识。